

УСТАНОВКА ЭКСПОНИРОВАНИЯ «УЭС-003»

ООО "СОРЭНЖ" - ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ:

- Оборудования для фотолитографических процессов
- Оборудования дисковой резки и скрайбирования
- Зондового оборудования
- Комплексных систем управления – аппаратных средств и программного обеспечения.
- Блоков, модулей и шкафов управления технологическим оборудованием.

ПОСТАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОВЕТСКОГО И ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

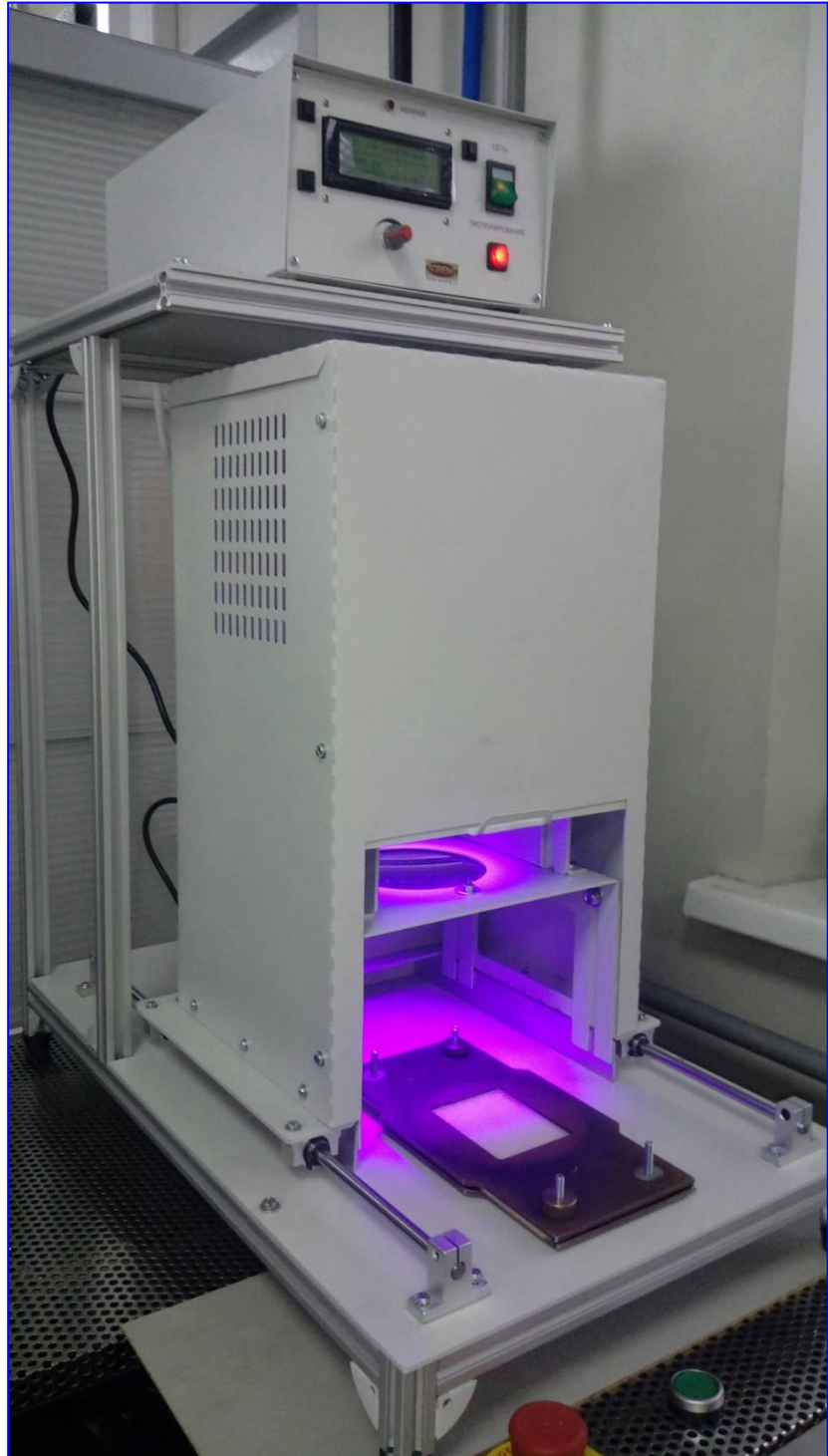
РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АРЕНДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «СОРЭНЖ»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 988-0002
+7 (994) 419-6173

E-mail: mail@soreng.ru

www.soreng.ru
www.cop3nj.pf

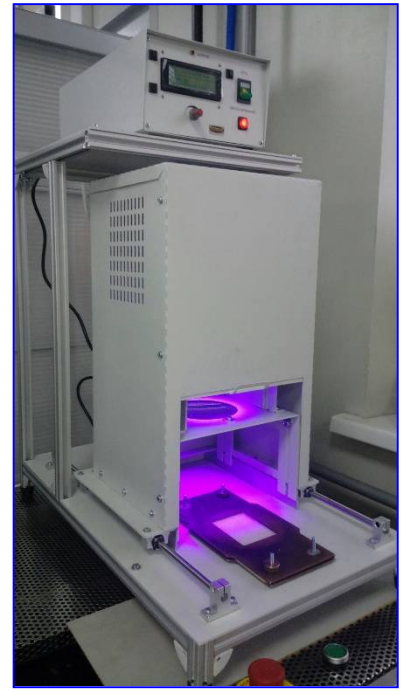


ООО «СОРЭНЖ» разработало, производит и готово поставить установку экспонирования «УЭС-003». Установка предназначена для переноса изображения фотошаблона на подложку (без совмещения изображений шаблона и подложки) экспонированием фоторезистивного слоя подложки при проведении фотолитографических процессов изготовления ИС.

Срок поставки зависит от нашей загруженности и составляет от 2 до 4 месяцев.

Гарантия — 1 год.

Более подробно можно посмотреть на нашем сайте:
www.soreng.ru



Режим работы осветителя	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ С воздушным охлаждением: 0...19,9сек. с шагом 0,1сек. ◆ С водяным охлаждением: 0...999,9сек. с шагом 0,1сек. ◆ С водяным охлаждением по замкнутому циклу: 0...999,9сек. с шагом 0,1сек.
Рабочее поле засветки	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ С оптическим конденсором. Диаметр поля 60 мм. ◆ С оптическим конденсором. Диаметр поля 76 мм. ◆ С оптическим конденсором. Диаметр поля 100 мм. ◆ С оптическим конденсором. Диаметр поля 150 мм. ◆ Без оптическим конденсора.
Рабочий стол	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Без рабочего столика. ◆ С рабочим столиком под подложки заданной формы. ◆ С рабочим столиком диаметром 60мм. ◆ С рабочим столиком диаметром 76мм. ◆ С рабочим столиком диаметром 100мм. ◆ С рабочим столиком диаметром 150мм.
Шаблонодержатель	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Без шаблонодержателя. ◆ Установлены приспособления для шаблонодержателя 76мм. ◆ Установлены приспособления для шаблонодержателя 102мм. ◆ Установлены приспособления для шаблонодержателя 127мм. ◆ Установлены приспособления для шаблонодержателя 152мм. ◆ Установлены приспособления для шаблонодержателя по чертежам заказчика.
Механизм контактирования подложки с шаблоном	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Без механизма контактирования. ◆ С механизмом контактирования.
Длина волны источника УФ излучения	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 365нм. ◆ 400нм. ◆ 435нм
Габариты (Ш*Г*В), Вес	400x550x650 мм, не более 30 кг.
Питание	180 ... 220В, 50 ... 60Гц

Возможны и другие варианты ...